

AVVISO AMMESSI/ESCLUSI- TRASPARENZA

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Sede legale in Catania, Strada VIII N. 5, cap 95121
c.f. 80054330586- p.i. 02118311006
RUP: Rosario Corrado Spinella_ protocollo.imm@pec.cnr.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara: procedura aperta con modalità telematica su piattaforma Asp Consip per l'affidamento della fornitura, installazione di un "cluster di sistema plasma enhanced chemical vapour deposition" (pecvd) da consegnare ed installare presso la sede di Catania dell'istituto per la microelettronica e microsistemi del consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito del progetto di potenziamento infrastrutturale denominato "Beyond_Nano"
CIG: 93270583c0
CUP: G66J17000350007
RUP: Rosario Corrado Spinella

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Pubblicazione dei dati relativi ai concorrenti ammessi/esclusi, come da verbale di valutazione del soccorso istruttorio del 27.09.2022:

Pubblicazione dei dati relativi ai concorrenti ammessi/esclusi:

	Ammesso
DISTEK srl - Sede legale Napoli- Via Fedro nr. 7, p.i. 05058341214	Ammesso
ELETTORAVA sede legale Veneraria Reale via Don Sapino n. 176, p.i. 00472890011	Ammesso
G.GAMBETTI KENOLOGIA srl sede legale in Binasco Via Alessandro Volta n. 27, p.i. 08000120157	Ammesso

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria IMM di Catania, Tel. 095.5968211-

Il RUP
Rosario Corrado Spinella